PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-031355

(43) Date of publication of application: 28.01.2000

(51)Int.CI.

H01L 23/36 G09F 9/00 G09F 9/33 H01L 23/12 H01L 23/373

(21)Application number : 10-192173

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

07.07.1998

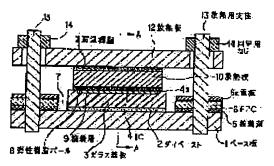
(72)Inventor: KANEKO HIDEKI

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device with good heat radiating characteristics for preventing damage to a semiconductor chip, and provide a manufacturing method.

SOLUTION: A wiring pattern, a connecting electrode, and a FPC(flexible printed circuit) 6 with an opening are fixed on a base plate 1 by using an adhesive 5. A glass substrate 3 is mounted on the opening of the FPC 6 with a die paste 2, and an IC 4 is provided on an upper face of the glass substrate 3. A heat sink 10 is fixed on the IC 4 with an adhesive layer 9 in between. A flexible resin ball 8 made of resin with a minute diameter is mixed in the adhesive layer 9 to keep the thickness of the



adhesive layer 9 constantly. In addition, a heat sink 12 is mounted on the heat sink 10 with a highly heat conductive resin agent 11. The heat sink 12 is fixed to the base plate 1 by using a heat radiating pole 13 put upright on the base plate 1 and a fixing screw 14.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.07.1998

Searching PAJ

Page 2 of 2

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3152209

[Date of registration]

26.01.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号 特開2000-31355 (P2000-31355A)

(43)公開日 平成12年1月28日(2000.1.28)

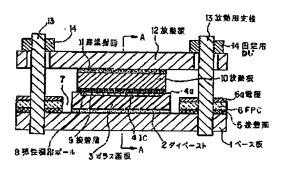
(51) Int.CL?		織別記号	FI					ゲーマゴート*(参考)			
HOIL	23/36			HO1	L 2	23/36				D	5C094
G09F	9/00	304		G 0 9		9/00		3	0 4	_	5F036
	9/33					9/33				R	5G435
H01L	23/12			HOI	L 2	3/12				J	
	23/373				2	3/36				M	
			松館查留	有	學學	質の数11	OL	(全	6	賈)	最終頁に続く
(21)出職番号		特顧平10-192173		(71) [順人	000004	237				
			ļ			日本電	気株式 :	会社			
(22)出窗日		平成10年7月7日(1998.7.7) 東京都港区芝五丁目7:							全 1.	每	
				(72)発明者 金子 労補							
				, _,				新丁 E	173	是1	号 日本電気株
						式会社		_,.	• • •	-	AND TO SHAPE CO.
				(74) (人館	1000716	-				
			i	•, •, ·	4.22.5	非理士		441	æ		
				T 20	、人(我	• •			_	***	DAG9 DA12
			1	. ,	24 (59	***** JC					
											EA05 EB02
						-		15 FB	•		
						SI4				152)	B003 B005
								33 BE			
						5G4	135 AAI	288	06 E	E34	EE47 KK09

(54) 【発明の名称】 半導体装管及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 放熱特性を改善 及び半導体チップの損傷防 止が図れるようにした半導体装置及びその製造方法を提 供する。

【解決手段】 配線パターン、接続用電極、関口を有し たFPC6は接着削5を用いてベース板1上に固定され ている。FPC6の関口には、ダイベースト2によりガ ラス蟇板3が搭載され、との基板上面には、 104が設 けられている。 IC4上には、接着層9を介して放熱板 10が固定される。接着層9は、弾性を有した樹脂製の 微細径の弾性樹脂ボール8が接着剤に混ぜられており、 これにより接着層9の層厚は一定に保たれる。放熱板1 ①上には、高熱圧導樹脂削11を用いて放熱板12が取 り付けられている。この放熱板12は、ベース板1上に 立設された放熱用支柱13と固定用ねじ14によりベー ス板1に固定される。



(2)

特闘2000-31355

【特許請求の範囲】

【請求項1】 配線バターン及び接続用電極を有する基 板が実装されたペース板と

前記基板と電気的に接続された半導体チップと、

前記半導体チップが上面に設けられ、下面が前記ベース 板上に接着剤を用いて固定されたガラス基板と、

接着に必要な厚みを確保できる直径及び弾性を有する樹 脂球体を接着剤に混入させた接着層を介して前記ガラス 基板の反対側で前記半導体チップに固定された放熱板

前記放熱板を前記ペース板側へ圧下させる固定手段と、 を備えたことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 前記樹脂球体は、8 μm~10 μmの直 径を有することを特徴とする請求項1記載の半導体装

【請求項3】 前記樹脂球体は、ベンゾグアナミンまた はフェノールを用いたことを特徴とする請求項1または 2記載の半導体装置。

【請求項4】 前記接着層は、前記接着剤にエポキシ樹 項1記載の半導体装置。

【諱求項5】 前記固定手段は、前記ベース板に立設さ れた複数の支柱と、前記複数の支柱の各端部に爆設され る固定ネジと、を備えたことを特徴とする請求項1記載 の半導体装置。

【請求項6】 前記放熱板は、前記半導体チップに接着 された第1の放熱板と、該第1の放熱板より大きい面積 の第2の放熱板を含むことを特徴とする請求項1記載の 半導体装置。

【請求項7】 前記半導体チップは、高電圧型駆動回路 30 であることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項8】 配線パターン、接続用電極、及び半導体 チップ搭載用の開口が形成されているフレキシブル基板 をベース板上に接着固定し.

半導体チップがフェースアップで取り付けられているガ ラス基板を前記フレキシブル基板の前記開口部内の前記 ベース板上にダイベーストにより固定し、

前記プレキシブル基板上の電極と前記半導体チップ上の 電極とをボンディングワイヤで接続し、

脂球体を接着剤に混入させた接着層を前記半導体チップ の表面に塗布して第1の放熱板を固定し、

前記第1の放熱板上に高熱伝導性の接着剤を介して第2 の放熱板を接着固定し、

前記第2の放熱板を前記ベース板側へ加圧する状態を保 持して前記各接着剤を硬化させ、

前記ボンディングワイヤによる接続部をモールド樹脂に より封止することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項9】 前記樹脂球体は、8μm~10μmの直 径を有することを特徴とする請求項8記載の半導体装置 50 われると!C34は発熱する。その熱は図に示す放熱経

の製造方法。

【請求項10】 前記樹脂球体は、ベンゾグアナミンま たはフェノールを用いたことを特徴とする請求項8また は9記載の半導体装置の製造方法。

【請求項11】 前記接着層は、前記接着剤にエポキシ 勧脂またはポリイミド勧脂を用いたことを特徴とする請 求項8記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

10 【発明の層する技術分野】本発明は、半導体装置及びそ の製造方法に関し、特に、プラズマディスプレイ (Plas ma Display:以下、「PDP」という) などのように、 高電圧で駆動されるほか、高効率の放熱が要求される用 途の半導体装置及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】プラズマディスプレイは、ガラス板に微 細径の貫通孔を所定間隔に形成し、この貫通孔(放電セ ル)のそれぞれにネオンガスや窒素等を封入し、上記ガ ラス板の両面にガラス板を設け、両面のガラス板の一方 脂またはポリイミド樹脂を用いたことを特徴とする請求 20 には垂直方向に一定間隔に微細幅の電極を、他方のガラ ス板には水平方向に一定間隔に微細帽の電極を設けた機 造を有している。垂直及び水平の電極は、前記鷲道孔の 配列に合致するように配列され、そして、両面のガラス 板の一方には、透明ガラスと透明電極が用いられてい る。表示は、表示したい位置の放電セルにおいて直交す る垂直電極と水平電極の間に数百ポルトの高電圧を印加 して発光させる。PDPは厚み(奥行き)を薄くできる ため、ディスプレイの小型軽量化が要求されるノート型 パーソナルコンピュータ等の用途に適している。このよ うな用途では、小型軽量化及び薄型化を図るため、駆動 部をディスプレィ部に一体化することが行われている。 しかし、PDPは高電圧が印加される構造のため、駆動 部の高耐圧化が必須となる。PDPの駆動回路には、高 耐圧の多緒晶シリコン薄膜トランジスタ駆動!C(IC は集積回路)が用いられている。

【0003】図4はPDP駆動用の従来の半導体装置を 示す。図4に示すように、ベース板31上には、ダイベ ースト32によりガラス墓板33が貼着されている。ガ ラス基板33上には駆動回路を形成する1034(高耐 接着に必要な厚みを確保できる直径及び弾性を有する樹 40 圧の多結晶シリコン薄膜トランジスタを用いて構成され ている)が設けられている。ガラス基板33の近傍の周 聞のベース板31上には、接着剤35を介してフレキシ ブルプリント墓板(以下、「FPC」という) 36が設 けられている。FPC36の表面には電極36aが設け ちれており、この電極36aと!C34上に設けられた 電極34aとがボンディングワイヤ37により接続され る。この接続部を保護するため、 I C 3 4 の全面及びF PC36の一部が街止樹脂38により被覆されている。 【0004】図4の構成において、【034に通電が行

路39、すなわち、ガラス蟇板33及びダイベースト3 2を経てベース板31に伝熱して放熱が行われ、熱伝導 性に劣る封止樹脂38を通しては殆ど放熱は行われな

3

【0005】一般に、ICの動作上限温度は、ICを櫓 成しているトランジスタ素子のPNジャンクション温度 (T) MAX)で規定され、その値はPNジャンクシ ョン温度の150℃とされている。ただし、この値は絶 対最大定格であるため、? ()%程度の安全性を見込む と、チョブ許容濃度は105℃となる。

【0006】放熱効果を高めるには、【Cに直接的に放 熱部村を取り付ける構成が考えられる。その一例とし て、特闘平5-315481号公報に示される半導体装 置があり、配線層を兼ねるヒートシンク取付台座を絶縁 性接着剤を介して半導体チップに固定し、さらに前記と ートシンク取付台座上に高熱伝導絶縁性接着剤を用いて ヒートシンクを固定する構成にし、熱的特性の向上を図 っている。

[0007]

装置によると、例えば、0.6 K [W/m℃] の熱伝導 率のガラスをガラス基板33に用いた場合、その放熱性 が劣るために、IC34を構成しているトランジスタ素 子がPNジャンクション温度(Tj MAX)を越えて しまい、IC34のトランジスタ素子を劣化させる要因 になっていた。

【0008】また、特闘平5-315481号公報の半 導体装置によると、ヒートシンク側に伝熱した熱はヒー トシンクから他に伝熱されないため、ヒートシンクを十 分な放熱面積にしておく必要があり、小型軽量化の面で 制約が生じる場合がある。また、ヒートシンク取付台座 が絶縁性接着剤を介して半導体チップに取り付けられる ため、ヒートシンク取付台座が絶縁性接着剤を退けて容 易に半導体チップに接触し、半導体チップを損傷させ易 いという問題がある。

【0009】この問題を解決できる可能性のある技術と して、特闘平4-181796号公報及び特闘平5-3 15481号公報に示すものがあり、基板とチップ部 品。または基板と液晶表示素子との固定を接着剤で行う 際、接着剤に弾性樹脂ボールを混ぜておき、この弾性樹 脂ボールが基板とチップ部品(または液晶表示素子)と の間に介在させることで応力を吸収し、接着面からの接 着剤の流れ出しや、外観不良の低減等を図っている。し かし、この構成では、弾性樹脂ボール入り接着剤が放熱 器を対象にしていないため、放熱器(放熱板)の接着に 用いる場合、接着剤を一定の厚みに保持するための手段 の開発、耐熱性等の条件に対する対策等が未解決になっ ている。

【0010】本発明の目的は、放熱効率に優れ、熱によ

びその製造方法を提供するととにある。 [0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を 達成するため、第1の特徴して、配線パターン及び接続 用電極を有する基板が実装されたベース板と、前記基板 と電気的に接続された半導体チップと、前記半導体チッ プが上面に設けられ、下面が前記ペース板上に接着剤を 用いて固定されたガラス基板と、接着に必要な厚みを確 保できる直径及び弾性を有する樹脂球体を接着剤に復入 10 させた接着層を介して前記ガラス基板の反対側で前記半 導体チップに固定された放熱板と、前記放熱板を前記べ ース板側へ圧下させる固定手段と、を備えたことを特徴 とする半導体装置を提供する。

【0012】本発明は、上記の目的を達成するため、第 2の特徴して、配線パターン、接続用電極、及び半導体 チップ搭載用の開口が形成されているフレキシブル基板 をベース板上に接着固定し、半導体チップがフェースで ップで取り付けられているガラス基板を前記フレキシブ ル基板の前記開口部内の前記ペース板上にダイペースト 【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の半導体 20 により固定し、前記フレキシブル基板上の電極と前記半 導体チップ上の電極とをボンディングワイヤで接続し、 接着に必要な厚みを確保できる直径及び弾性を有する樹 脂球体を接着剤に混入させた接着層を前記半導体チップ の表面に塗布して第1の放熱板を固定し、前記第1の放 熱板上に高熱圧導性の接着剤を介して第2の放熱板を接 着固定し、前記第2の放熱板を前記ペース板側へ加圧す る状態を保持して前記各接着剤を硬化させ、前記ポンデ ィングワイヤによる接続部をモールド樹脂により封止す ることを特徴とする半導体装置の製造方法を提供する。 [0013]

> 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を基に説明する。図1は本発明による半導体装置 を示す。更に、図2は図1の半導体装置のA-A断面を 示し、図3は図1における放熱板とICの接合部の部分 を拡大した状態を示す。

【0014】図1に示す様に、ベース板1の片面には、 ダイベースト2を用いてガラス基板3が贴着されてい る。ガラス基板3上には駆動回路を形成する!C4が設 けられている。とのIC4とガラス墓板3のIC4が搭 載されていない部分とが同一平面になるように、ガラス 基板3には、IC4を配設する凹部が形成されている。 ベース板1上のガラス基板3の周囲には、熱硬化性エポ キシ樹脂等による接着剤5を介してFPC(フレキシブ ルプリント基板) 6が設けられている。このFPC6 は、中心部にIC4を配置できるように、IC4よりや や大きい寸法の開口7が設けられている。

【0015】IC4上には、弾性樹脂ボール8(弾性を 有する機細径の樹脂球体)を混入させた接着層9を用い て放熱板10が貼着され、更に、放熱板10にはシリコ る特性劣化や破損を防止することのできる半導体装置及 50 ン樹脂系等による高熱伝導樹脂剤 1 1 を用いて放熱板 1

特闘2000-31355

2が貼者されている。放熱板10は104よりやや大き い程度、放熱板12はベース板1と同程度の大きさを有 している。弾性樹脂ボール8は、104と放熱板10が 直接に接触するのを防止するためのクッション村として 機能する。この弾性樹脂ボール8の村質は、高温時の2 00℃において900Kg/mm2 程度の高い弾性率 を持ち、かつ熱圧導性に優れるベンゾグアナミンが適し ている。放熱板12に伝熱した熱を更にベース板1に伝 熱させるため、ベース板1の周辺部に一端が立設された 金属製の放熱用支柱13を放熱板12に介在させてい る。半導体装置の組立性(生産性)を高めるために、放 熱用支柱13のそれぞれの他端 (先端) は、放熱板12 に固定用ねじ14を用いて固定している。

【0016】なお、図1では図示を省略しているが、1 C4の出力端子側は不図示のPDPバネルの端子に接続 され、入力端子側はFPC6を介して信号処理基板に接 続される。PDPパネルにIC4から駆動信号を送るこ とにより、PDPバネルが発光する。

【0017】図2に示すように、「C4の周辺部には電 極6 aが設けられている。電極6 a と電極4 aは、ポン ディングワイヤ15で接続される。この接続部分を保護 するため、IC4の全面及びFPC6の一部を覆うよう にして封止樹脂16が設けられる。

【0018】図3に示すように、接着層9に弾性樹脂ボ ール8が混入されているために、IC4と放熱板10の 機械的な接触が防止される。したがって、放熱板 10 が IC4に接触することによる IC4の損傷の発生が防止 される。

【0019】以上の構成において、IC4は多数のトラ ンジスタ素子を用いて構成されているため、IC4に通 電が行われると、 IC4は発熱する。 この熱は、従来の ようにガラス基板3に伝わるほか、放熱板10へも伝導 する。放熱板10に伝導した熱は、さらに高熱圧導樹脂 剤11を介して放熱板12に伝わる。 既に説明したよう に、IC4は、熱伝導性の思いガラス基板3上に形成さ れているため、熱伝導の良いシリコン村(熱伝導率16 8 k (W/m℃)を用いている従来の半導体装置の様な チップ側からの放熱が困難である。しかし、 104の衰 面に放熱板10を直接に取り付け、更に放熱板12を設 46 けた構造にしたことにより、効果的に放熱が行われる。 【0020】との場合に問題となるのは、放熱板10が **IC4に接触し、そのトランジスタ素子を損傷させる恐** れである。しかし、本発明では、放熱板10と104の 間に弾性樹脂ボール8が介在しているため、放熱板10 と【C4が直接に接触することはなく、トランジスタ素 子の損傷が防止される。そして、弾性樹脂ボール8を微 細なボールにして分散させたため、接着層9を一定の厚 みに保つことができるようになり、均一な放熱特性が得

が放熱用支柱13と固定用ねじ14を兼用できるため、 専用の加圧治具が不要になる。

[0021]

【実施例】次に、本発明の半導体装置の実施例について 説明する。半導体装置の構造は図1に示した通りであ る。接着層9を形成する接着剤には、信頼性とコストの バランスがとれたエポキシ樹脂を用いた。弾性樹脂ボー ル8は、200℃の高温時においても弾性率900Kg /mm2 という高い値をもつベンゾグアナミンを使用 10 した。弾性樹脂ボール8には、例えばアクリルやスチレ ン系の樹脂材を用いることも考えられるが、高温時で飲 化し易いため、弾性樹脂ボール8には不適当である。ま た、弾性樹脂ボール8の直径は、接着剤の基材であるエ ボキシ樹脂の熱伝導性を考慮すると、接着層 9は10 μ m以下にする必要がある。そこで、弾性樹脂ボール8の 直径は、最大で10ヵmとした。また、弾性樹脂ボール 8の接着層9の中に占める充填率と最適拉径について検 討した。充填率は、弾性樹脂ボールと接着剤9の比率 を、体績比で1:9にしたときに最良の結果が得られ 極4aが設けられており、また、FPC6の表面には第一20 た。また、最適粒径は、直径8 $\,\mu$ m \sim 10 $\,\mu$ mのときに 最良の結果が得られた。さらに、接着層9は、150℃ 以上の耐温度特性を有するエポキシ樹脂を用い、 IC4 のPNジャンクション温度に起因する劣化の防止を図っ た。

> 【0022】以上のように、本発明は、高荷圧が要求さ れるPDPに用いる駆動ICの実装構造において、IC 4に放熱板10を直接取り付け、1C4側から放熱する **樽道にし、かつ、吟味した弾性樹脂ボール8を混ぜた接** 着層9を用いて放熱板10を接着したので、104側か ら直接的に放熱が行え、効率の良い放熱特性の半導体装 置が得られる。さらに、弾性樹脂ボール8を含む接着層 9としたことで、均一な接着層を確保でき、かつ、放熱 板10の接触による | C4の損傷を防止することが可能 になる。

> 【0023】上記実施の形態においては、接着層9の接 着剤にエポキシ樹脂を用いたが、本発明はこれに限定さ れるものではなく、ほかに、ポリイミド樹脂を用いるこ とができる。また、弾性樹脂ボール8にベンゾグアナミ ンを用いたが、これに代え、弾性樹脂ボール?にフェノ ールを用いても同様の効果が得られる。

> 【OO24】また、PDPを例に説明したが、本発明は PDPに限定されるものではなく、ガラス基板を用いた 多結晶シリコン薄膜トランジスタの駆動!Cで高電圧回 路を駆動し、かつ半導体チップが高温になる半導体装置 に適用することができる。

> 【0025】さらに、弾性樹脂ボール8は、球体のほ か、楕円形等であってもよい。ただし、放熱板10と! C4の絶縁が必要なため、弾性樹脂ボール8が導電性を もってはならない。

ちれる。さらに、製造時には、接着層9の硬化時の加圧 50 【0026】また、放熱板10と12を別部品とした

特開2000-31355

が、両者を一体加工(例えば、フライス加工、ダイキャ スト加工等)にしてもよい。さらに、放熱板10を大面 續にすることが可能な場合には、放熱板 12を用いない 模成にすることもできる。

【0027】次に、本発明の半導体装置の製造方法につ いて説明する。本発明による半導体装置の製造方法は、 大別して以下の5つの工程からなる。第1の工程では、 熱硬化性エボキシ樹脂による接着剤5を用いてベース板 1上にFPC6を加熱接着する。第2の工程では、FP C6の関口部内にダイベースト2を塗布し、上面に | C 10 4 が形成済みのガラス基板3を加熱接着する。第3の工 程では、FPC6上の電極6aと!C4の電極4aをボ ンディングワイヤ15により電気的に接続する。第4の 工程では、104上に弾性樹脂ボール8を含有した接着 層9を塗布し、放熱板10を貼着する。 更に、シリコン 樹脂系の高熱圧導樹脂剤11を放熱板10の表面に塗布 し、放熱板12を貼着する。そして、放熱用支柱13と 固定ネジ14を用いて放熱板12を固定する。この後、 図2に示したように、ボンディングワイヤ16の保護の ための封止制脂15をボンディングワイヤ15を覆うよ 20 4、34 うにして被覆する。第5の工程では、第4の工程を終え た半導体装置を高温槽等の加熱雰囲気に入れて加熱し、 接着層9を硬化させる。以上により半導体装置が完成す る。

[0028]

【発明の効果】以上より明らかな如く 本発明の半導体 装置及びその製造方法によれば、半導体チップの素子面 側から放熱板を設け、この放熱板から直接に放熱したこ とにより、効率の良い放熱が可能になり、熱による特性 劣化や破損を防止することが可能になる。放熱板の接着 30 固定に用いた接着剤は、弾性を持った樹脂球体を含有す るため、放熱板と半導体チップとの接触を回避でき、半 導体チップの破損を防止することができる。

【0029】また、樹脂球体により接着層の厚みを制御*

*できるため、均一な放熱特性が得られる。

【0030】さらに、放熱用支柱と固定用ねじによる固 定手段により、第2の放熱板をベース板方向へ押圧し、 第1の放熱板を接着するための接着層の硬化を行う際に 従来必要とした加圧治具が不要になり、半導体装置の製 造コストの低減が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による半導体装置を示す正面断面図であ る.

【図2】図1の半導体装置のA-A断面を示す断面図で ある.

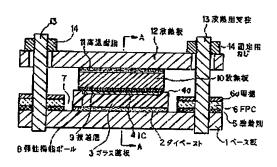
【図3】図1における第1の放熱板と【Cの接合部の部 分を拡大した断面図である。

【図4】従来の半導体装置の構成を示す正面断面図であ る.

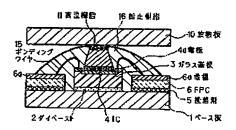
【符号の説明】

- 1、31 ベース板
- 2. 32 ダイベースト
- 3.33 ガラス基板
- IC (集積回路)
- 4a. 6a, 34a, 36a 電極
- 5.35 接着剤
- 6.36 FPC (フレキシブルプリント基板)
- 7 空隙
- 8 弾性樹脂ボール
- 9 接着層
- 10 放熱板
- 11 高熱伝導樹脂剤
- 12 放熱板
- 13 放熱用支柱
 - 14 固定用ねじ
 - 15.37 ボンディングワイヤ
 - 16.38 封止樹脂

【図1】



[図2]



テーマコード(参考)

F !

HO1L 23/36

(51) Int.Cl.'

識別記号

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

OTHER: